局所加熱による接合界面の制御

瀬知啓久*, 吉村幸雄**

Control on Material Joining Interface Using Local Heating Process

Yoshihisa SECHI and Yukio YOSHIMURA

異材接合に有効なろう付手法の一つである局所加熱技術におけるろう材の挙動を明らかにするために,接合界面 付近の温度分布や加熱状況について実験を行った。加熱にはレーザによる局所加熱法を用い,接合界面の温度制 御を試みた。超硬合金基板に窒化ホウ素を接合する異種材料接合において,基板部分を局所加熱することで基板に 接触したろう材を融点以上に加熱可能であった。さらに非接触による温度測定を行い,加熱領域から離れた部分の 加熱状況を確認することが出来た。作製した試料のせん断強度は平均6.5MPaであり,接合界面が健全であることが 示唆された。

Keyword : laser brazing, boron nitride, tungsten carbide, infrared thermometer

1. 緒 言

ろう付法をはじめとする異種材料接合は、それぞれの部 材の特徴を組み合わせることで,部材の高付加価値化を容 易に実現可能とする手法の一つである "。この技術は、他 の方法では接合の困難なセラミックス/金属材料の接合や 形状の複雑なロケットエンジンノズルスカートなどの接合 に適している。セラミックスと金属をろう付するには、金 属との濡れ性の悪いセラミックス表面を改質する必要があ る²⁾。一般的には、セラミックス表面をメタライズにより 予め改質した後,大気中で使用可能な金属ろう材を使用す る場合が多いが、この方法では工程が複雑になる問題点が ある。一方、Tiをはじめとする活性金属を添加したろう材 (活性金属ろう材)を用いると、ろう付と同時に表面改質が 進行するためメタライズ工程の省略が可能である。しかし、 活性金属の酸化を抑制するため10[®]Pa 程度の高真空中で加 熱する必要が出てくる。このレベルの真空を維持したまま 加熱可能な真空炉の場合、加熱に少なくとも数時間を要す るため、接合部材が長時間高温に曝されてしまう問題点が ある。このため、加熱に弱い材料では材質の劣化による歩 留まり低下が懸念される。

さらに、多品種少量生産が必要となる高純度セラミック ス/金属接合の実用化にあたっては、歩留まりの向上とと もに、多品種少量生産に対応したプロセスの確立が必要と される。ところがこれらの異種材料接合体には、接合時の 加熱による接合界面近傍での材質劣化や、接合欠陥が生じ やすいなどの問題点がある³⁾。特に加熱に弱い材料の場合、 長時間の加熱は材質の劣化につながることから、短時間で の加熱が可能かつ他品種少量生産に対応したろう付法の開

*素材開発部

**素材開発部(現 企画情報部)

発が必要とされている。

窒化ホウ素は様々な機能性を有する材料であり,特に六 方晶窒化ホウ素(以下,h-BNと表記)は耐熱性に優れるとと もに固体潤滑機能も有する⁴⁰。また,粉末冶金により製造 される超硬合金(以下,WC-Coと表記)は,金属の中でも低 熱膨張かつ高剛性であり,セラミックスと組み合わせる材 料として優れた特徴を持つ。しかし,窒化ホウ素と金属 とのろう付に関しては一部の研究⁵⁻⁸⁰が行われているのみで ある。これは,他のセラミックスと比較してh-BNと金属の 濡れ性が悪く,ろう付が困難であることに起因する。この ことから,h-BNとのろう付が可能となればそれ以外のセラ ミックスとのろう付は容易に行われることが推測される。

ろう付の際にレーザを加熱源として用いるレーザブレー ジング⁹は、これまでセラミックス/金属接合に多用され てきた炉内での加熱を必要とせず、局所的な短時間加熱が 可能であり、長時間加熱によって劣化する母材のろう付適 用が可能となる特徴を持つ。しかし、加熱を行う上で重要 となるレーザ加熱条件とろう材加熱温度の相関について、 これまでに詳細な検討がなされていないのが現状である。

そこで本研究では、加熱手段として局所的かつ短時間で の加熱が可能であり、母材の材質劣化抑制に優れたレーザ ブレージングを取り上げ、工具等の小型部品の多品種少量 生産に対応した高純度セラミックス/金属接合を確立する ために必要な、レーザを加熱源として用いた場合の加熱温 度並びに接合界面の制御を行うことを目的とした。

2. 実験方法

供試材料には,超硬合金としてISO使用分類K10相当材 (93~95mass%WC-4~5mass%Co)を用い, 窒化ホウ素と

表1 レーザ加熱条件

Pulsed YAG Average Output (kW)	0 - 0.134
CW LD Output (kW)	0.02 - 0.1
Pulse frequency (Hz)	100

しては,焼結助剤無添加のホットプレス法にて作製された 高純度h-BN(相対密度 82.5%,純度99mass%以上,5mm× 5mm×3.5mm t)を使用した。緒言でも述べたように,セラ ミックスの接合には活性材が接合界面の改質や反応に重要 な作用を及ぼすことから,活性材として代表的なTiを含有 する活性金属ろう材(70.2mass%Ag-28.1mass%Cu-1.7mass %Ti)を用いた。

ベース材である超硬合金と窒化ホウ素の間にろう材を挟 み、真空排気後、Ar雰囲気中で試料を作製した。

本実験では、加熱源としてレーザを用いた。レーザ照射 条件は、表1に示すとおりである。低温域に関しては、レ ーザ出力の比較的小さな、波長808nmの連続発振半導体レ ーザを単独で照射した。連続発振半導体レーザの最大定格 出力以上の加熱には、波長1064nmのNd:YAGパルスレーザを 重畳した同軸照射を用いた。なお、良好な加熱特性を得る ため、照射径はjust focusより若干under focus側である 0.5mm ϕ とした。

加熱中の温度については、WC-Co基板裏面の温度を熱電 対により測定し、h-BNの温度については、最小測定径1mm φの放射温度計(CHINO株式会社製IR-FA 検出素子:InGaAs, 測定波長1.55μm ε:0.8)により試料上面の温度を測定し た。試料作製及び温度測定の模式図を図1に示す。

作製した試料の接合部面積の測定には,超音波顕微鏡(日 立建機ファインテック株式会社製 HSAM220)を用いた。

せん断強度の測定には、材料試験機(株式会社島津製作 所製 AGS-5kNB)を用い,クロスヘッドスピード 0.5 mm/min の条件にて接合界面に荷重を加えた。測定により得られた 荷重を接合部面積で除することで単位面積あたりのせん断 強度を算出した。



3. 結果及び考察

3.1 加熱温度の制御と温度測定

WC-Co基板裏面の温度プロファイルを図2に示す。 レ ーザ光による局所加熱を用いることにより,数十秒程度の 極めて短時間で試料を加熱できることが分かる。また,表 1に示した条件でレーザ光の出力を制御することにより, 図2に示すように試料の加熱温度を制御可能となる。WC-Co 基板裏面の温度が約600℃以上の場合,ろう材が溶融する とともに,良好な接合が得られた。このときのレーザ照射 条件すなわち本研究におけるレーザ加熱の最適条件を表2 に示す。今回実験に用いたろう材溶融温度は,約800℃で あり¹⁰,基板の加熱面と裏面の温度差が約200℃前後生じ ている。 この温度差が生じた原因について,以下のよう な仮定に基づいて検証を試みた。



図2 WC-Co基板裏面の温度プロファイル

表2 レーザ加熱の最適条件

Pulsed YAG Average Output (kW)	0.134
CW LD Output (kW)	0.02
Pulse frequency (Hz)	100

ここで、熱が超硬合金基板の厚さ方向にのみ一次元的に 流れる無限平板に近い状態であると仮定する¹¹⁾。 図3に 示すように厚さ / のWC-Co基板の片面温度(界面の温度)が T₁, 基板裏面温度がT₂でWC-Coの熱伝導率がんであるとき, 基板 内部の温度分布と,基板を通過する熱流速を求めて みる。

一次元,定常状態とすると,熱伝導の基礎方程式は

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0 \tag{1}$$

となる。境界条件は,

$$x = 0 : T = T_1 \tag{2}$$

$$x = l : T = T_2 \tag{3}$$

- である。(1)を2度積分すると(積分定数:C₁, C₂) T=C₁x +C₂ (4)
- となる。(2),(3)の条件からC₁,C₂が求められ、

$$T = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{l} x$$
(5)

となる。すなわち,内部の温度分布は直線分布となる。 また,x軸に直角な面を通る熱流速q[W/m²]は,

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx} = \frac{T_1 - T_2}{l/\lambda} \tag{6}$$

となる。実験結果と文献値から,

$$q = 6.366 \times 10^{6} [W/m^{2}]$$
(7)

$$\lambda = 80 [W/(m K)]$$
(8)

 (5)に(6)を代入し、さらに(7)、(8)の値を代入すると、 *T_i=T_i*+160 (9)

さらに変形して,

 $T_1 - T_2 = 160$

となる。この結果と実際の測定結果を比較すると、比較的 良い一致を示していることが分かる。すなわち、WC-Co基 板裏面で測定された温度がろう材溶融温度と比較して低く なっている要因は、基板部分での温度低下に起因すると推 察される。

(10)

このことから、局所加熱によるWC-Co基板のろう材溶融 温度以上への加熱が可能であることや熱電対による裏面の 温度測定が良好に行われていることが明らかとなった。

図4に熱電対によるWC-Co基板裏面の測定温度と,放射 温度計によるh-BN上面の測定温度の相関を示す。放射温度 計による測定は,接触による温度変化の影響を低減しつつ 対象物の温度測定を行うことが可能となる利点を持つ。本 研究の場合,熱電対によるWC-Co基板裏面の測定温度に対 し,放射温度計を用いたh-BN上面の測定温度は100℃程度 高い値であり,正の相関を示していることが分かる。この 相関関係から,基板の裏面温度を測定することにより,接 合界面の加熱温度を推算できることがわかる。また,h-BN 上面の温度がWC-Co裏面の温度より高い値を示している原 因として,h-BNとWC-Coの熱伝導率の差(h-BN:25-40W/(mK), WC-Co:80W/(mK))による放熱の違いなどが考えられる。

従って、WC-Coを局所加熱することで、h-BNにも熱が伝わることでろう材が溶融し、良好な加熱が可能となること が分かった。また、局所加熱を行う場合、基板裏面の温度 を熱電対で測定した予備測定を実施することで、放射温度 計による温度測定が実用的なものとなることが推察され る。







図 4 WC-Co基板の裏面温度(熱電対)とh-BN上面 の温度(放射温度計)の相関

3.2 作製試料の接合界面評価及びせん断強度測定

ろう付温度として最も適していると思われる加熱温度は 800-900℃の範囲である。この温度域に加熱できる条件で 作製した試料から,接合断面評価並びにせん断強度測定を 実施した。ここで,接合断面評価に関しては参考文献¹²⁾と 同様な結果が得られた。断面の元素分布状況や接合界面の 形状,ろう材の密着性ならびに接合面積の測定等の詳細に ついては,こちらを参照されたい。

超音波顕微鏡を用いて接合面積を算出した後,試料のせん断試験を行った。破断は,いずれの試料においてもろう付部近傍のh-BN側より生じていた。

図5に,接合部のせん断強度と累積破壊確率を算出した 結果を示す。平均せん断強度は式(11)に示すワイブル分布 関数を用いて算出した。

 $\ln \ln (1-F)^{-1} = m \ln \sigma - m \ln \sigma_{0}$ (11)

ここで F は累積破壊確率, m はワイブル係数, σ 。は尺 度パラメータである。本研究では,式(11)において累積破 壊確率 F を計算するために,サンプル数が小さくても比 較的信頼できる,メジアン・ランク法を用いた。

F = (i - 0.3) / (n + 0.4)(12)

ここで n はサンプル数, i は順序数(データの低い順)で ある。平均せん断強度 μ は,式(13)を用いて算出した。

$$\mu = \sigma_{\circ} \Gamma (1 + 1 / m) \tag{13}$$

ガンマ関数 Γ(x) は,式(14)で示される。

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt \qquad (x > 0) \quad (14)$$

得られた平均せん断強度μは、6.5MPaであった。また、 すべての試料における破断発生部位は接合界面からではな く、h-BN側であった。この原因は、実験に用いた高純度h-BN 自体の強度が低いことに起因すると考えられる。また、図 5に示すように、ワイブルプロットが直線分布を示すこと から、破壊の要因は単一モードを示すと推測される。また、 ワイブル係数mは4.6と比較的低い値を示しており、各強 度値の最大値と最小値の差が大きく、広い範囲にわたる強 度分布を示していることが分かる。この分布はセラミック スに起因する破壊特有の傾向と考えられる。

従って、 h-BNとWC-Coレーザブレージング接合における せん断破壊は、接合界面からではなく、h-BN母材からの破 壊であると示唆される。このことから、接合界面が健全で あることが推察される。



図5 接合部のせん断強度と累積破壊確率

4. 結 言

局所加熱技術を用いたh-BNとWC-Coの異種材料接合を行い、レーザ出力の可変による加熱温度の制御や温度測定手法の比較によるを行うと共に、接合界面の評価やせん断強 度試験を行ったところ、次のことが明らかになった。

(1) WC-Co基板を局所加熱する際のレーザ出力を制御する ことで、接合界面の温度制御が可能である。その際に、 h-BNにも熱が伝わることでろう材が溶融する。

- (2)局所加熱を行う場合,基板裏面の温度を熱電対で測定した予備測定を実施することで,放射温度計による温度測定が実用的なものとなる。
- (3) 作製した試料のせん断強度は平均6.5MPaであった。 これらの破断発生部位が接合界面からではなくh-BN側で あることと、ワイブルプロットの結果から、接合界面が 健全であることが示される。

謝 辞

本研究は、大阪大学接合科学研究所の共同研究員制度な らびに文部科学省「全国共同利用附置研究所連携事業(金 属ガラス・無機材料接合技術開発拠点)」の一環として行 われた。また、研究を進めるにあたって有益な助言を頂い た、大阪大学接合科学研究所所長 中田一博教授、津村卓 也助教に謝意を表する。なお、この研究に用いた放射温度 計(非接触式温度測定システム)は、財団法人JKAの補 助金を受けて導入した機器を利用した。

参考文献

- 1) H. Qun, et. al., Weld. J. ,60 (1981) 17-21.
- 2) Y. Nakao, et. al., ISIJ Int. ,30 (1990) 1142-1150.
- 3) W. Wlosinski, Fueg. Keram. Gla. Met. , (1985) 22-36.
- R. H. Biddulph, Proc. 1st Euro. Symp. Eng. Ceram. , (1985) 45-61.
- 5) J. Felba, et. al., Vac. , 62 (2001) 171-80.
- A. K. Chattopadhyay, et. al., J. Mat. Sci., 28 (1993) 5887-5893.
- M. G. Nicholas, et. al., J. Mater. Sci. , 25 (1990) 2679-2689.
- S. D. Peteves, Ceramics International, 22 (1996) 527-533.
- H. Hanebuth, et. al., Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. , 2207 (1994) 146-153.
- Y. Sechi, et. al., Smart Processing Technology, 2 (2008) 27-30.
- 11) 小林清志, 飯田嘉宏: 新版移動論, (1989) 74-75.
- 12) 瀬知啓久,吉村幸雄:鹿児島県工業技術センター研究 報告 19 (2005) 33-36.